

論文発表奨励賞

小野 和宏 殿

“青色半導体レーザーを用いた  
マルチビーム式レーザー金属堆積法  
による純銅ロッドの造形”

標記の業績を顕揚するため  
レーザー学会第40回年次大会  
論文発表奨励賞を贈呈します

令和2(2020)年5月29日

一般社団法人 レーザー学会 第40回年次大会

実行委員長 松浦 祐司